

Считая, что в (6) скачок фазы параметра порядка слабо меняется на границе слоя $Y_{0;N,N-1} = N(d+d_N)/2$ (ордината точки на границе $N-1$ -го и N -го слоев), линеаризуем (6). Здесь d — толщина сверхпроводника в N -м слое, d_N — толщина оксидного слоя. Линеаризованные решения уравнений (6) имеют вид

$$\varphi_{N,N-1} = \cos(\beta_j Y / \lambda_j), \quad (7)$$

β_j — направляющие косинусы j_j . С учетом (7) граничные условия (6) запишутся следующим образом:

$$\frac{\beta_j}{\lambda_j} \operatorname{tg}\left(\frac{\beta_j Y}{\lambda_j}\right) = 2\varepsilon. \quad (8)$$

Решения линеаризованных уравнений (8) относительно λ_j с использованием представлений теории БКШ относительно λ и Δ позволяют получить явное выражение для температуры сверхпроводящего перехода N -слойной SDS структуры с идентичными слоями

$$T_c^N = T_c^{\max} \left[1 - \frac{\operatorname{const}}{N} \frac{\lambda^2(0)}{d} \right], \quad (9)$$

где T_c^{\max} — максимальное значение температуры сверхпроводящего перехода, близкое к $T_c^{(10)}$; $\lambda(0)$ — глубина проникновения магнитного поля в сверхпроводник при $T=0$ К; const — постоянная, зависящая от типа металлооксидной структуры, $[\operatorname{const}] = L^{-1}$. Так, для системы $\text{Nb}-\text{NbO}_x-\text{Nb}$ $\operatorname{const} \approx 2/\lambda(0)$.

В заключение заметим, что как расчет T_c^N в модели единичных сверхпроводящих петель, так и получение общих решений системы уравнений для N -слойной SDS структуры не связаны с конкретным механизмом, обеспечивающим спаривание и, по-видимому, окажутся полезными при рассмотрении физических свойств N -слойных структур, состоящих из новых высокотемпературных сверхпроводников.

Л и т е р а т у р а

- [1] Дедю В. И., Лыков А. Н. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. № 5. С. 184—186.
- [2] Masashi Kawasahi, Shunroh Nagata, Yosuke Sato et al. // Jap. J. Appl. Phys. 1987. V. 26. N 5. P. L738—L740.
- [3] Шкловский Б. И. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 2. С. 585—586.
- [4] Simonin J. // Phys. Rev. B. 1986. V. 33. N 11. P. 7830—7832.
- [5] Ebner C., Dtroud D. // Phys. Rev. B. 1985. V. 31. N 1. P. 165—171.
- [6] Черенков В. А., Гришин В. Е. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 2. С. 407—411.
- [7] Дедю В. И., Лыков А. Н. // КСФ. 1987. № 2. С. 11—12.
- [8] Гришин В. Е., Федягин В. К. // КС ОИЯИ. 1985. № 1085. С. 36—43.
- [9] Bak P. // Rep. Prog. Phys. 1982. V. 45. P. 585—628.

ВНИИМС
Москва

Поступило в Редакцию
2 марта 1988 г.
В окончательной редакции
12 сентября 1988 г.

УДК 539.292

Физика твердого тела, том 31, в. 3, 1989
Solid State Physics, vol. 31, № 3, 1989

ФЛУКСОНЫ И НЕРАВНОВЕСНАЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ

Э. М. Руденко, И. П. Невирковец, С. Е. Шафранюк

В последние годы особый интерес исследователей привлекают свойства сверхпроводящих $S-I-S$ тунNELьных контактов, в которых функция распределения квазичастиц n_e является неравновесной [1]. При этом

обычно рассматривается ситуация, когда неравновесное состояние возникает в результате интенсивной туннельной инжекции квазичастиц под воздействием постоянного напряжения смещения V_{dc} , а роль джозефсоновских эффектов в формировании n_e считается несущественной. Однако обнаруженная в экспериментальной работе [2] высокая чувствительность неравновесного состояния к слабым магнитным полям свидетельствует о важности именно джозефсоновских свойств контакта. Так, было показано [2], что при реализации режима ДДВ (т. е. режима движения джозефсоновых вихрей-флуксонов) место возникновения области с уменьшенной величиной энергетической щели зависит от направления движения флуксонов. Тем не менее механизмы формирования такого неравновесного состояния и его свойства в режиме ДДВ не исследовалась. В настоящей работе экспериментально и теоретически на примере явления типа пороговой неустойчивости [3] показано, что в режиме ДДВ неравновесное сверхпроводящее состояние возникает под воздействием движущихся флюксонов.

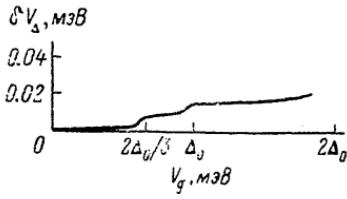


Рис. 1. Зависимость изменения величины энергетической щели в пленке олова от напряжения смещения на генераторе.

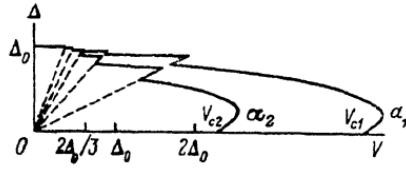


Рис. 2. Зависимость $\Delta (V)$ при туннельной инжекции в джозефсоновском контакте.

шихся флюксонов, а его свойства во многом определяются параметрами вихрей. Экспериментальное исследование пороговой неустойчивости, вызванной движением флюксонов, проводилось на многослойных туннельных структурах типа $S_1-I-S_2-I-S_3 (S_4)$ (I — слой изолятора, S — сверхпроводящие пленки), образующими генератор (контакт S_1-I-S_2) и два детектора d_1 и d_2 (соответственно контакты S_2-I-S_3 и S_2-I-S_4), размеры которых были сравнимы с глубиной проникновения магнитного поля в низкоомный генератор $\lambda_J \approx 50$ мкм. Одновременно с записью ВАХ генератора на самописце на другом самописце фиксировалось напряжение смещения на детекторе в области максимальной крутизны его ВАХ V_Δ в зависимости от напряжения смещения на генераторе V_g . Плотность вихрей и их скорость измерялись слабым магнитным полем, приложенным в плоскости контакта и перпендикулярным его длинной стороне L . Как следует из зависимости $\delta V_\Delta (V_g)$ ($\delta V_\Delta = V_{\Delta_0} - V_\Delta$, V_{Δ_0} — напряжение смещения на детекторе при отсутствии инжекции на генераторе), представленной на рис. 1, пороговый эффект подавления щели наступает при напряжениях смещения на генераторе $V_g = 2\Delta_0/3e$ и $V_g = \Delta_0/e$. Соответствующий анализ зависимости от магнитного поля показывает, что данный «скачкообразный» эффект нельзя объяснить квазиравновесным тепловым разогревом. Установлено, что обнаруженная неустойчивость возникает в месте отражения вихрей от края контакта [4]. Наша теоретическая модель данного явления учитывает, что в режиме ДДВ напряжение на контакте (даже при туннельной инжекции на постоянном токе) не является постоянным и может быть представлено как $V(x, t) = V_{dc}(x) + V_{ac}(x) \cdot \cos 2V_{dc}(x)t$ (где x — координата, t — время, V_{dc} — напряжение смещения, V_{ac} — амплитуда переменного напряжения, вызванного движением флюкsona).¹ В области размером $\sim \lambda_J$ V_{dc} и V_{ac} слабо зависят от x . Можно показать, что туннельный источник в кинетическом уравнении для малой области на краю контакта в линейном по прозрачности приближении имеет вид

¹ Здесь и далее принято $e=\hbar=1$.

$$Q_r = 8\tau_r^{-1} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2 \left(\frac{V_{ac}}{2V_{dc}} \right) \sum_{k=-1}^1 p_r^{(1)}(\varepsilon + kV_{dc} + 2nV_{dc}) + \right. \\ + \sum_{n=1}^{\infty} J_n^2 \left(\frac{V_{ac}}{2V_{dc}} \right) p_r^{(2)}(2nV_{dc} - \varepsilon) + \sum_{n=-\infty}^{\infty} J_n^2 \left(\frac{V_{ac}}{2V_{dc}} \right) p_r^{(1)}(\varepsilon - 2nV_{dc}) + \\ \left. + \sum_{n=1}^{\infty} J_n^2 \left(\frac{V_{ac}}{2V_{dc}} \right) \sum_{k=-1}^1 p_r^{(2)}(2nV_{dc} + kV_{dc} - \varepsilon) \right\}, \quad (1)$$

где туннельный контакт предполагается симметричным, τ_r — время туннелирования, $J_n(x)$ — функция Бесселя порядка n ,

$$p_r^{(1)}(z) = \frac{z - (\Delta/\varepsilon)^r}{\sqrt{z^2 - \Delta^2}} [n(z) - n(\varepsilon)] \theta(z - \Delta), \\ p_r^{(2)}(z) = \frac{z + (\Delta^2/\varepsilon)^r}{\sqrt{z^2 - \Delta^2}} [1 - n(\varepsilon) - n(z)] \theta(z - \Delta), \quad (2)$$

r — показатель степени в «факторах когерентности». Данное уравнение при $V_{ac}=0$ переходит в хорошо известное [5], а при $V_{ac}\neq 0$ и $V_{dc}\neq 0$ по аналогии с известным эффектом Дайема—Мартина описывает процессы туннелирования s - и r -типа с участием фотонов (слагаемые с индексом k) и процессы туннелирования с разрывом куперовских пар. Заметим, что в (1) выписаны лишь стационарные слагаемые, существенные с точки зрения рассматриваемых ниже квазистационарных неравновесных состояний $S-I-S$ контакта. Индекс n в (1) обозначает количество фотонов частоты $\omega=2V_{dc}$, участвующих в таком процессе туннелирования. Приближенное решение данного уравнения для так называемого режима «узкого источника» получено способом, аналогичным [3, 6]. Можно убедиться, что в общем случае имеется набор условий реализации неустойчивостей типа пороговой при напряжениях $V_{dc}^{(k)}=2\Delta/k$. Соответствующая зависимость энергетической щели Δ от напряжения смещения V_{dc} представлена на рис. 2. Видно, что в результате возникновения k -й неустойчивости (k -й «зубец» на $\Delta(V_{dc})$) происходит скачкообразное подавление энергетической щели, относительная величина которого равна $\delta\Delta^{(k)}/\Delta_0^{(k)} \simeq \simeq \pi T_c \gamma_V^{(k)} / (2\Delta_0^{(k)} b \Gamma(T))$, где T_c — критическая температура сверхпроводящих берегов контакта; $\Delta_0^{(k)}$ — значение энергетической щели до возникновения k -й неустойчивости; $b=7\zeta(3)/8\pi^2$; $\zeta(3)$ — дзета-функция Римана; $\Gamma(T)$ — частота электрон-фононных неупругих столкновений; $\gamma_V^{(k)}=J_{k/2}^2(V_{ac}/2V_{dc})$ при k четном; $\gamma_V^{(k)}=J_{(k-1)/2}^2(V_{ac}/2V_{dc})+J_{(k+1)/2}^2(V_{ac}/2V_{dc})$ при k нечетном. В условиях нашего эксперимента $V_{ac}/2V_{dc} \simeq 0.1 \div 1$, поэтому основной вклад в туннельный источник вносят «однофотонные процессы», т. е. слагаемые с $n=0, \pm 1$. Видно, что это отвечает возникновению неустойчивостей типа «пороговой» [5] при напряжениях $V_{dc}^{(3)}=2\Delta_0/3$ и $V_{dc}^{(2)}=\Delta_0$, что согласуется с наблюдавшейся в эксперименте картиной (рис. 1). Численные оценки величины скачков, проведенные для контакта на основе олова, дают величину $\delta\Delta_{Sn}^{(2,3)}/\Delta_{Sn}^{(2,3)} \simeq 10^{-2}$, что также подтверждается измерениями. Рассматриваемая нами модель позволяет также объяснить пониженное (по сравнению с $2\Delta_0$) напряжение возникновения неустойчивости V_H , что не может быть понято в рамках обычной теории пороговой неустойчивости [5], не учитывающей движение флюксонов.

Авторы благодарны В. Г. Барьяхтару и В. Ф. Елесину за обсуждение результатов работы и ценные замечания.

Л и т е р а т у р а

- [1] Dynes R. C., Narayanamurti V., Gurno J. P. // Phys. Rev. Lett. 1977. V. 39. N 4. P. 229—232.
- [2] Невирковец И. П., Руденко Э. М. // ЖЭТФ. 1985. Т. 88. № 5. С. 1699—1705.
- [3] Елесин В. Ф. // ЖЭТФ. 1979. Т. 76. № 6. С. 2218—2229.

- [4] Руденко Э. М., Невирковец И. П. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 5. С. 1421—1423.
[5] Елесин В. Ф., Копаев Ю. Ф. // УФН. 1981. Т. 133. № 3. С. 254—310.
[6] Аронов А. Г., Спивак Б. З. // ФТТ. 1976. Т. 18. № 2. С. 541—553.

Институт металлофизики
АН УССР
Киев

Поступило в Редакцию
13 сентября 1988 г.

УДК 538.248 : 537.312.62

Физика твердого тела, том 31, в. 3, 1989
Solid State Physics, vol. 31, № 3, 1989

ДИНАМИЧЕСКАЯ МАГНИТНАЯ ВОСПРИИМЧИВОСТЬ МОНОКРИСТАЛЛОВ $\text{RBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ($\text{R} = \text{Y}, \text{Gd}, \text{Eu}$) В СВЕРХПРОВОДЯЩЕМ СОСТОЯНИИ

*Е. И. Головенчиц, В. А. Санина, Л. М. Сапожникова,
П. П. Сырников*

Изучена динамическая магнитная восприимчивость монокристаллов $\text{RBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ ($\text{R} = \text{Y}, \text{Gd}, \text{Eu}$) в диапазоне частот 0.1—20 кГц, в интервале температур 4.2—100 К. Исследован ряд кристаллов с разными R -ионами, оказавшихся в результате синтеза и отжига в различном состоянии. Сравнивались температура T_c и ширина ΔT перехода в сверхпроводящее состояние. Отметим, что исследование не обнаружило явной зависимости этих параметров от сорта редкоземельного иона.

Нами использовался индукционный метод измерения восприимчивости. Две встречно-включенные, скомпенсированные измерительные катушки, в одной из которых располагался образец и эталон, помещались в соленоид, создающий переменное магнитное поле амплитудой $h \sim 0.1 \div 10$ Э. Измерялись температурные изменения эдс индукции, пропорциональные восприимчивости образца. Сигнал раскомпенсации, возникающий за счет восприимчивости образца, сравнивался с сигналом от эталона. В качестве эталона использовалась пластинка ниобия толщиной 20 мкм и площадью, близкой к площади образца. Отсчет величины эффекта Мейсснера (доля мейсснеровского состояния (МС), в %) производился исходя из соотношения амплитуд сигналов эталона и образца. Доля МС для эталона принималась 100 %.

Монокристаллы выращивались по технологии, подобной [1]. Отжиг при 550 °C, выдержка в течение 70 ч с последующим медленным остыванием в потоке кислорода. Экспериментальные результаты качественно отличались для двух типов состояний кристаллов, возникающих при воздействии на них одних и тех же условий отжига. Хорошо отожженными (ХО) будем называть такие кристаллы, которые обладают резким по температуре ($\Delta T \sim 1 \div 2$ К) переходом в сверхпроводящее состояние, причем значение T_c может быть как 90 К, так и 60 К. Плохо отожженными (ПО) будем называть кристаллы, обладающие размытыми по температуре переходами с $T_c < 60$ К и характеризующиеся меньшей величиной эффекта Мейсснера. Заметим, что хорошо отжигались лишь достаточно тонкие (< 100 мкм) кристаллы. Удлинение времени отжига на более толстых кристаллах эффекта не давало. В настоящее время установлено, что факторами, определяющими T_c и ΔT , являются содержание кислорода δ в $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_{7-\delta}$ и степень упорядочения кислорода в цепочках и плоскостях Cu—O [2-4].

Возникает вопрос об определении T_c по данным динамической магнитной восприимчивости $\chi(T)$. Нами были проведены измерения $\chi(T)$ и температурной зависимости электропроводности ρ на одном и том же ХО кри-